



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

НАКАЗ

01.04.2021

ОДЕСА

№ 10/1

Про створення комісії з проведення оцінки корупційних ризиків Державного університету «Одеська політехніка»

На виконання вимог частин 1, 2 статті 61 Закону України «Про запобігання корупції» та Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016р. №126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 р. за № 1718/29848,

НАКАЗУЮ:

1. Створити комісію з проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Державного університету «Одеська політехніка» у складі:

Голова комісії – помічник ректора з питань запобігання та протидії корупції Вербанов П.І.;

Заступник голови комісії – проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків Шобік В.С.;

Секретар комісії – юрисконсульт I категорії юридичного відділу Грицик З.Р.

Члени комісії:

- начальник юридичного відділу Івоненко Т.П.;

- начальник відділу кадрів Гармаш О.І.;

- помічник ректора з питань контролю та ефективності функціонування підрозділів університету Каверіна О.В.;

- начальник планово-фінансового відділу Аніщенко Л.М.

2. Помічнику ректора Вербанову П.І.:

- у термін до 07.04.2021р. забезпечити затвердження робочого плану комісії з проведення оцінки корупційних ризиків;

- у строк до 14.04.2021р. провести оцінку корупційних ризиків в університеті згідно із визначеним переліком функцій і процедур та їх закріпленням за структурними підрозділами;

- у термін до 20.04.2021р. підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в університеті.

3. Проректору з науково-педагогічної та методичної роботи Свінарйову Ю.М. забезпечити розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті університету.

4. Вважати таким, що втратив чинність наказ ректора ОНПУ від 12.06.2018 № 226-а «Про створення комісії з проведення оцінки корупційних ризиків ОНПУ»

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. ректора

Г.О. Оборський